

High Sensitive Ion Imaging System using Direct Combination of Stacked-type Solid-State Imager and Microchannel Plate

坂本 直哉 [1]; 坂本 尚義 [2]

Naoya Sakamoto[1]; Hisayoshi Yurimoto[2]

[1] 北大・院・理・地惑; [2] 北大・理

[1] Earth and Planetary Sciences, Hokkaido University; [2] Natural History Sci., Hokudai

日本語の予稿集は登録されていません。
英語の予稿集をご覧ください。